### (19)日本国特許庁 (JP)

(91) 山岡森具

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-111835

(43)公開日 平成11年(1999)4月23日

| (51) Int.Cl. <sup>6</sup> |       | 識別記号 | FΙ   |       |   |
|---------------------------|-------|------|------|-------|---|
| H01L                      | 21/68 |      | H01L | 21/68 | V |
| B65D                      | 85/00 |      | B65D | 85/00 | H |
|                           | 85/86 |      |      | 85/38 | R |

## 審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

| (61) 田瀬田づ | 117 M94 T-3 2000000 | (11) [11] [69] | 000002000          |
|-----------|---------------------|----------------|--------------------|
|           |                     |                | 大日本インキ化学工業株式会社     |
| (22)出顧日   | 平成9年(1997)10月1日     |                | 東京都板橋区坂下3丁目35番58号  |
|           |                     | (72)発明者        | 伊藤 明               |
|           |                     |                | 千葉県習志野市秋津1-3-6-204 |

埼玉県草加市青柳8-6-17

(74)代理人 弁理士 髙橋 勝利

(71) 川崎 人 000002886

(72)発明者 相馬 良成

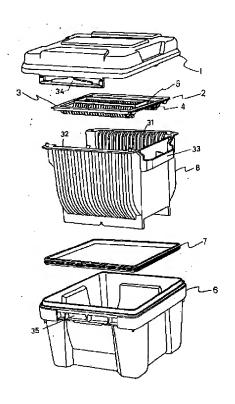
# (54) 【発明の名称】 ウエハ収納容器

### (57)【要約】 (修正有)

【解決手段】 ウエハ抑え2が方形の支持枠3の対向する二辺から形成されたU字状に屈曲すると共に長辺方向が櫛状に分岐した樹脂製ウエハ抑え部4と、該ウエハ抑え部の先端を連結した樹脂製連結枠5とからなり、該連結枠5が前記支持枠3と直結せず、その長辺の両末端に比べてその中央部がやや外側に出た円弧状であるウエハ収納容器。

####### DE0E20

【効果】 ウエハ全体をほぼ均一な力で長期間に亘って抑えることが出来、輸送中等に全体或いは一部のウエハが動くことによるウエハの損傷や汚染、及びウエハキャリアーからの発塵を防止することが出来る。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 容器蓋材に装着されたウエハ抑えを備え たウエハ収納容器に於いて、ウエハ抑えが方形の支持枠 の対向する二辺から形成されたU字状に屈曲すると共に 長辺方向が櫛状に分岐した樹脂製ウエハ抑え部と、該ウ エハ抑え部の先端を連結した樹脂製連結枠とからなり、 該連結枠が前記支持枠と直結していないことを特徴とす るウエハ収納容器。

1

【請求項2】 ウエハ抑えの連結枠が、その長辺の両末 端に比べてその中央部がやや外側に出た円弧状であるこ とを特徴とする請求項1記載のウエハ収納容器。

【請求項3】 容器蓋材の内面にウエハ抑えの支持枠を 固定する係止部、ウエハ抑えの連結枠を接合する窪み部 及び該連結枠を嵌合する突出リブを設けたことを特徴と する請求項1又は請求項2記載のウエハ収納容器。

### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体ウエハ等の ウエハを複数枚等間隔で収納支持し、保管、運搬若しく は洗浄、エッチング、乾燥等の処理を行う際に使用する ウエハ収納容器に於いて用いられるウエハ抑えに関す る。

### [0002]

【従来の技術】従来のウエハ用キャリアに収納された、 ウエハを抑える為に、容器蓋材に装着されたウエハ抑え は、その支持枠に一端だけが固定されている為、ウエハ ーを長期間抑えているとクリープ変形を起こし、抑えが 不十分になることがあった。

【0003】そこで特開平8-107141号に記載の 抑え部分がU字状に屈曲すると共に長辺方向が櫛状に分 岐し、且つその両端が、蓋材或いは、支持枠により固定 された改良案が提案されている。しかし、この改良案で は、U字状の桟の先端が容器蓋材の内面に接して配置さ れているか、或いは、支持枠に固定されているため、個 々のウエハの抑えにはよいものの、部分的にウエハ抑え に荷重がかかりその部分のU字桟が変形することにより 長期の使用に適さないものとなる。また、ウエハ収納 時、ウエハ抑えの反発により、容器蓋材の中心付近に変 形が起こり、結果、中央付近のウエハの抑え圧が、両端 に比べて低くなる現象も生じる。ウエハをウエハ収納容 器に収納する際は、収納したウエハ全てを均一な力で長 期間抑える必要があるが、従来のウエハ抑えでは不可能 であった。

# [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明者は、ウエハを ウエハ収納容器に収納した際に、収納されたウエハを均 一な力で抑える為のウエハ抑えの方法について研究を進 めた結果、本発明に到達した。

#### [0005]

着されたウエハ抑えを備えたウエハ収納容器に於いて、 ウエハ抑えが方形の支持枠の対向する二辺から形成され たU字状に屈曲すると共に長辺方向が櫛状に分岐した樹 脂製ウエハ抑え部と、該ウエハ抑え部の先端を連結した 樹脂製連結枠とからなり、該連結枠が前記支持枠と直結 していないウエハ収納容器に関する。

【0006】本発明は、ウエハ抑えの連結枠が、その長 辺の両末端に比べてその中央部がやや外側に出た円弧状 である前記ウエハ収納容器に関する。また、本発明は、 容器蓋材の内面にウエハ抑えの支持枠を固定する係止 部、ウエハ抑えの連結枠を接合する窪み部及び該連結枠 を嵌合する突出リブを設けた前記ウエハ収納容器に関す

【0007】更に、本発明は、合成樹脂によって一体成 形されている前記ウエハ収納容器に関する。

### [0008]

20

30

【発明の実施の形態】以下、図面に従って本発明を説明 する。図1は、本発明に係わるウエハ収納容器の分解斜 視図であり、図2は、本発明に係わるウエハ収納容器の 断面図であり、図3は、本発明に係わるウエハを抑えの 平面図であり、図4は、本発明に係わるウエハを抑えの 正面図であり、図5は、本発明に係わるウエハを抑えの 側面図であり、図6は、本発明に係わる容器蓋材の内面 を示す斜視図である。

【0009】本発明は、ウエハ用キャリアに収納され た、ウエハを抑える為に、容器蓋材1に装着されたウエ ハ抑え2に於いて、方形の支持枠3の対向する二辺から 形成されたU字状に屈曲すると共に長辺方向が櫛状に分 岐した合成樹脂製ウエハ抑え部4から成り、該ウエハ抑 え部4の先端が、方形をした連結枠5で連結され、該連 結枠が支持枠3と直結されること無く形成されたウエハ 収納容器に関し、また、該連結枠5の長辺をやや円弧状 に湾曲させた合成樹脂製ウエハ抑え2を装着したウエハ 収納容器に関する。

【0010】図示したウエハ収納容器の容器蓋材1に は、ウエハ抑え2が装着される。この際、該蓋材に形成 された係止部36にウエハ抑えの開口部37を嵌着させ て固定する。

【0011】ウエハ抑え2は、通常方形の支持枠3の対 向する二辺から形成されたU字状に屈曲すると共に長辺 方向が櫛状に分岐したウエハ抑え部4と、該ウエハ抑え 部の先端を連結した方形の連結枠5で形成され、連結枠 5が支持枠3とは直結されること無く形成されているて いる。かかるウエハ抑え部4は樹脂製であり、ウエハが 収納された時には適度に変形する柔軟度を有しており、 また連結枠5は上下に適度の範囲で移動することができ

【0012】ウエハ抑えの連結枠5は、支持枠3よりも 上部に突出しているのが好ましい。このような状態であ 【課題を解決するための手段】本発明は、容器蓋材に装 50 れば、ウエハ抑え2を容器蓋材1に取り付けられた時に 該連結枠5が容器蓋材1によって下方に押しつけられる ことによってウエハ抑え部4がウエハをより強く固定す ることが可能となる。

【0013】また、連結枠5の上面端部長辺は、円弧状に湾曲させて上面中心部20が、上面端部21より高く形成されているのが好ましい。該長辺においては、その上面端部21に比べて長辺の上面中心部20が上部に出た円弧状であり、例えば10cmの長辺の上面端部21に対して上面中心部20が約0.5~5mm高くなるような円弧状であるのが好ましい。この場合、該連結枠5を容器蓋材1に装着した際、容器蓋材1の内面に連結枠5の上面中心部20が当るような形状となる。

【0014】前記連結枠5は、容器蓋材1に取り付けられた時にその上面中心部20が該蓋材に接触するのが好ましいが、場合によっては接触しないように成形されてもよい。該中心部が容器蓋材1と接触しない場合、かかる中心部20と容器蓋材1との距離は好ましくは5mm以下であり、ウエハが内蔵された時はウエハによりウエハ抑え部4が押されて連結枠5が容器蓋材1の内面に押しつけられる。

【0015】また、容器蓋材1に設置される前のウエハ抑え2の連結枠5が支持枠3よりも上方に出ており、容器蓋材1に設置されて該蓋材1の内面に当接する場合、連結枠5が下方に押し下げられるが、その下方への移動距離は好ましくは10mm以下、より好ましくは0~3mmである。

【0016】ウエハ抑え2が装着された容器蓋材1をウエハが内蔵された容器本体6に嵌合すると、容器蓋材1の中心付近が強度的に弱く変形し易いため連結枠5の上面中心部20を連結枠5の上面端部21方向に応力を分散させることができる。つまり、連結枠の上面中心部20と連結枠の上面端部21の高低差により、中心付近と周辺付近のウエハの抑え圧を調整することが可能となる。連結枠の上面中心部20と連結枠の上面端部21の高低差は、容器蓋材1の材質、肉厚等により変更する必要があるが、好ましく0.5~5mm、より好ましくは1~2mmにすることで中心付近と周辺付近のウエハの抑え圧をほぼ同一、つまりウエハ全体をほぼ均一な力で抑えることが可能となる。

【0017】容器蓋材1にウエハ抑え2を装着した際に該蓋材の内面に連結枠5の上面中心部20が接触していない場合でも、容器蓋材1をウエハが収納された容器本体6に嵌合させると、まず、ウエハによりウエハ抑え部4が持ち上げられ、容器蓋材1の内面に連結枠5の上面中心部20が接して上記と同様に連結枠の上面端部21に応力が分散することになる。

【0018】本発明に係わるウエハ収納容器に於いては、容器蓋材1に装着されたウエハ抑えのウエハ抑え部4の先端を連結する連結枠5が、支持枠の容器蓋材への

取り付け面3より突出して形成されているのが好ましく、又、該連結枠5の形状に合わせて例えば方形に容器蓋材1の内面に窪み部10が形成され、更に該窪み部10内に連結枠5が嵌合する様に突出リブ9が4~8箇所形成されているのが好ましい。窪み部10と突出リブ9の間に連結枠5を嵌合させ、連結枠5が上下方向以外に動くことを規制することで、ウエハをウエハ抑え部4の所定の位置にて確実に固定することが出来る。

【0019】連結枠5の動きを規制するために、窪み部10を設けずに、連結枠5を平行する突出リブ9間で嵌合し挟み込むようにすることもできる。しかし、洗浄性が容易であることや作業性がよいこと、容器蓋材1にウエハ抑え2を装着する際の位置決めし易さ、更に、容器蓋材1の内面を平面から立体的形状にすることで容器蓋材1の剛性を高めることが出来ること等から、容器蓋材1に窪み部10を設けることが好ましい。

【0020】本発明に係わるウエハ抑えは、ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエステル20 系エラストマー、ポリオレフィン系エラストマー、及びポリスチレン系エラストマー等の合成樹脂によって一体成形することができる。また、容器蓋材及び容器本体も、同様に合成樹脂で成形されたものであるのが好ましい。

【0021】本発明に於けるウエハ収納容器は、(1)ウエハ抑え2が取り付けられた容器蓋材1と、(2)ウエハを出し入れする開口部、互いに対向した一対の側壁部及び互いに対向した一対の端壁部を有し、側壁部の内面にウエハを支持する為に等間隔で多数の支持用リブ31が形成されたウエハキャリア8と、(3)容器蓋材1と容器本体6との間に使用されるパッキン7と、(4)ウエハキャリア8を収納し、容器蓋材1が取り付けられる容器本体6とからなるものが一般的である。

【0022】本発明に係わるウエハキャリア8には、互いに対向して立設された側壁部にウエハ取出し口に沿って形成された平面部32と、該平面部から連続しウエハ取出し口から奥に向かって形成された内側に湾曲した下部とを有しているものが好ましい。互いに対向して立設された側壁部の内面には、それぞれウエハを支持する為は等間隔で多数の支持用リブ31が形成されている。該支持用リブは、左右の側壁部全面に多段状に等間隔で形成され、ウエハを支持するために左右に対となっている。また、ウエハキャリア8には、前記支持用リブが形成されていない端壁部の一つに持ち手33を有しているのが好ましい。

【0023】また、本発明のウエハ収納容器では、特にウエハを内蔵して組み立てられた時に容器蓋材1の側縁部に形成された係止部34を容器本体6の側壁部に形成された係合部35に連結することによりウエハ抑え部450がウエハをよりよい状態で固定することができる。

## [0024]

【発明の効果】本発明に係わるウエハ抑えを備えたウエ ハ収納容器は、ウエハ全体をほぼ均一な力で長期間に亘 って抑えることが出来、輸送中等に全体或いは一部のウ エハが動くことによるウエハの損傷や汚染、及びウエハ キャリアーからの発塵を防止することが出来る。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係わるウエハ収納容器の分解斜視図で ある。

【図2】本発明に係わるウエハ収納容器の断面図であ

- 【図3】本発明に係わるウエハを抑えの平面図である。
- 【図4】本発明に係わるウエハを抑えの正面図である。
- 【図5】本発明に係わるウエハを抑えの側面図である。
- 【図6】本発明に係わる容器蓋材の内面を示す斜視図で\*

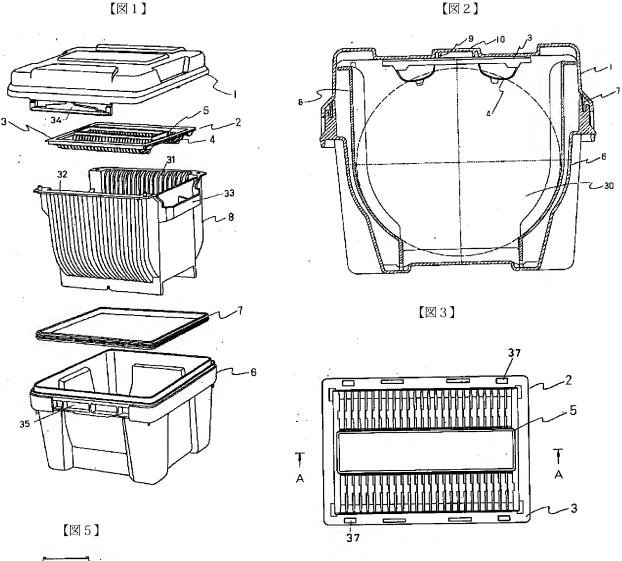
### \*ある。

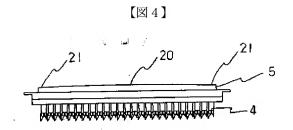
## 【符号の説明】

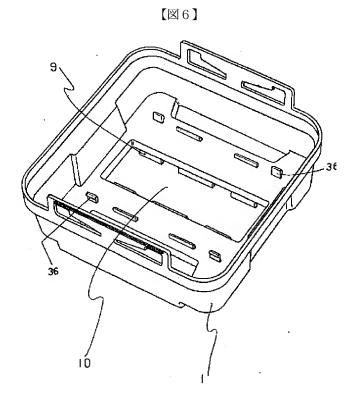
- 1 容器蓋材
- 2 ウエハ抑え
- 3 支持枠(容器蓋材への取り付け面)
- 4 ウエハ抑え部
- 5 連結枠
- 6 容器本体
- 7 パッキン
- 10 8 ウエハキャリア
  - 9 突出リブ
  - 10 窪み部
  - 20 連結枠上面中心部
  - 21 連結枠上面端部
  - 30 ウエハ











# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-111835

(43) Date of publication of application: 23.04.1999

(51)Int.Cl.

H01L 21/68

B65D 85/00 B65D 85/86

(21)Application number : 09-268538

(71)Applicant: DAINIPPON INK & CHEM INC

(22)Date of filing: 01.10.1997

(72)Inventor: ITO AKIRA

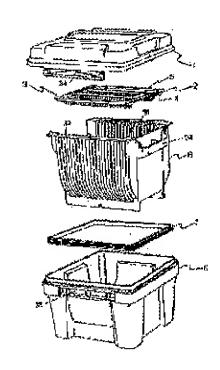
SOMA YOSHINARI

### (54) WAFER CONTAINER

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To hold down a wafer contained in a wafer container by uniform force, by forming a wafer holder of a connection frame connecting a wafer holding part and a tip a wafer holding part and forming a connection frame and a supporting frame without being directly connected.

SOLUTION: A wafer holder 2 mounted on a container lid material 1 is bent to a U-shape formed of opposed two pieces of a square supporting frame 3 for holding a wafer contained in a wafer carrier 8 and is composed of a synthetic resin wafer holding part 4 whose long side direction is branched like a comb. A tip of the wafer holding part 4 is connected by a square connection frame 5. A wafer container is formed without connecting the connection frame 5 and the supporting frame 3. Therefore, an entire of a wafer is held down by almost uniform force for a long period and damage and contamination of a wafer and raising of dusts from a wafer carrier caused by movement of the whole or partial wafer during transpiration, etc., can be prevented.



# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.04.2002

[Date of sending the examiner's decision of

27.01.2006

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]